การศึกษาผิวงานตัดในงานเซมิเพียชด้วยระเบียบวิธีไฟในต์เอลิเมนต์

โอรีส มณีสาย^{1*} และ พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข²

บทคัดย่อ

กระบวนการตัดเจาะเซมิเพียชเป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้ในการผลิตชิ้นงาน ใฟน์แบลงก์ที่ด้องการความเที่ยงตรงสูงและผิวรอยตัดเฉือนที่ได้มีความเรียบตรงปราสจากรอยแตกหักและชิ้นงานที่ผ่าน กระบวนการดังกล่าวไม่จำเป็นด้องนำไปผ่านกระบวนการใดๆอีก ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการผลิตชิ้นงานได้เป็น อย่างดี คุณภาพของชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการตัดเจาะเซมิเพียชจะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าตัวแปรต่างๆ วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า ผสมต่ำตามมาตรฐาน JIS.SPHC รูปร่างชิ้นงานเป็นวงแหวน ความหนา 6 mm. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm. ช่องว่างเครื่องมือ ตัด 0.5 เปอร์เซ็นด์ของกวามหนาวัสดุ กำหนดเงื่อนไขของรัศมีขอบคมตัดพันช์และดาย 0.0 1.0 และ 2.0 mm.ตามลำดับ ผลลัพธ์การ วิจัย พบว่ารัศมีขอบกมตัดพันช์และดายที่มีขนาดเล็กจะทำให้เปอร์เซ็นต์กวามราบเรียบผิวรอยตัดเฉือนมีก่าน้อยแต่เมื่อรัศมีขอบกม ดัดพันช์และดายมีขนาดโตมากขึ้นเปอร์เซ็นต์กวามราบเรียบผิวรอยตัดเฉือนจะมีก่าเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเปอร์เซ็นต์กวามกว้างดายโรล และกวามลึกดายโรลมีก่าเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนั้นรัศมีขอบกมตัดของพันช์และดายยังมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่า ความเครียดในแนวแถบการเฉือนหากก่าความเครียดมากเกินไปทำให้ส่วนโด้งมนของดายโรลมีก่ามากขึ้นและความราบเรียบผิวรอย ดัดเฉือนมีก่าลดลง

้ คำสำคัญ กระบวนการเซมิเพียช, กระบวนการไฟน์แบลงก์, การขึ้นรูปโลหะแผ่น

¹ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

²ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

^{*} ผู้ติดต่อ อีเมลล์ : oris_manee@hotmail.com รับเมื่อ 2 มิถุนายน 2554 ตอบรับเมื่อ 28 กรกฎาคม 2554

An Investigation Shear Surface on Semi-Piercing with Finite Element Method

Oris Maneesai^{1*} and Pongsak Tuengsook²

Abstract

The Semi-piercing process is a sheet metal forming process and popular in fine blanking process with high precision requirement and smooth shear surface without crack. The Semi-pierce parts can be completed without the secondary operations, and then cost and time are reduced. Many parameter such as, Experiments including specimens were made of low carbon steel according to JIS.SPHC standard, ring shape, thickness of 6 mm., diameter of 12 mm., clearance 0.5 percent of specimen thickness, cutting edge-radius of punch and die was determined as 0.0, 1.0, and 2.0 mm. respectively. As the results, the smaller of punch-die cutting edges radius percent of smooth shear surface was lease than the larger of punch-die cutting edge radius. Meanwhile, as the larger of punch-die cutting edge radius was increase, results to increasing of the percent of width and depth of die roll. In addition, its effect to the amount of strain on shear zone, as the larger of strain, results to increased of the die-roll and decreasing of smooth shear surface.

Keywords: Semi-piercing process, Blanking process, Sheet metal forming

¹ Department Mechanical Engineering and Industrial Engineering , Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Krungthep

² Department Industrial Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi

^{*} Corresponding author, Email: oris_manee@hotmail.com Received 2 June 2011; Accepted 28 July 2011

1. บทนำ

กระบวนการเซมิเพียชเป็นกระบวนการหนึ่งในหลาย กระบวนการที่นิยมนำมาใช้โดยการขึ้นรูปกดเจาะให้ชิ้นงานนูน คือหากกดให้ชิ้นงานมีส่วนนูนออกมามากๆจะทำให้เกิดการ แตกหัก ดังนั้นหากต้องการป้องกันความเสียหายจำเป็นต้องหา แนวทางแก้ปัญหา มีบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายบทความที่ อธิบายถึงสาเหตุของการแตกหักในแนวแถบการเฉือนกล่าว คือสุเทพ เยี่ยมชัยภูมิ และคณะ [1] ได้ทำการศึกษาการไฟน์ แบลงก์แบบไร้แหวนจิกโดยเสนอแนะการลดการแตกหักใน แนวแถบการเฉือนโดยทำขอบคมตัดพื้นช์เป็นขอบเอียง Thipprakmas et. al. [2] ได้นำเสนอการใช้ระเบียบวิธีทางไฟ ในต์เอลิเมนต์ช่วยวิเควาะห์ปัญหาการแตกหักในกระบวนการ ไฟน์แบลงก์ Chen et. al. [3] นำเสนอแนวทางการลดรอยฉีก ขาดของผิวชิ้นงานโดยกรรมวิธีทางเทอร์โมกัปเปิล งานวิจัยนี้ จึงมีข้อสมมุติฐานการออกแบบมุมขอบกมตัดพันช์รัศมีเพื่อใช้ กับชิ้นงาน

2. สมมติฐานและงานวิจัย

การควบคุมการแตกหักของเนื้อวัสดุในแนวแถบการเฉือน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการเซมิเพียชเนื่องจากไม่ต้องการ ให้เกิดความความเครียดและความเค้นตกค้างมากในบริเวณ ดังกล่าวมีบทความวิจัยหลายบทความ [1] ได้นำเสนอการ ออกแบบขอบคมตัดพันช์และดายเป็นแบบรัศมีในกรณีที่ต้องการ รอชนูนและรอชว้าไปใช้งานโดยที่เนื้อวัสดุไม่ขาดจากกัน



รูปที่ 1 แนวคิดการออกแบบขอบคมตัดพันช์และดาย

ข้อสมมุติฐานเบื้องต้นของความน่าจะเป็นของลักษณะรูปร่าง เครื่องมือตัดเพื่อเพิ่มความเค้นไฮโครสแตติกบริเวณแนวตัด เฉือนแสดงดังรูปที่ 1 สามารถลดแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์และ แรงกดเคาน์เตอร์พันช์ลงเพื่อลดปัญหาการลดขนาดความหนา วัสดุหลังการขึ้นรูป

3. วิธีการจำลอง และทดลอง 3.1 วิธีการจำลอง

งานวิจัยนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีไฟในต์เอลิเมนต์ในรูปแบบของ ์ โปรแกรม Deform 2D การจำลองตั้งอยู่บนสมมุติฐานพันช์และ ดาย แบลงก์โฮลเดอร์และเคาน์เตอร์พันช์ เป็นวัสดุแขึ่งเกรึ่ง แบบสมมาตรรอบแกนพฤติกรรมของวัสดุเป็นแบบยื่ดหยุ่น-พลาสติก ดังในรูปที่ 1 ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาใน กระบวนการเซมิเพียชเพื่อง่ายต่อการศึกษาพฤติกรรมการ เปลี่ยนรปถาวรโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของความเครียด ้ความเก้นในแนวแถบการเฉือน ผู้วิจัยใช้เอลิเมนต์แบบสี่เหลี่ยม จำนวนเอลิเมนต์ 3,500 เอลิเมนต์ ก่อนการจำลองผู้วิจัยได้ เปรียบเทียบผลลัพธ์การทคสอบแรงดึงระหว่างการทคลองกับ การจำลองเพื่อยืนยันความถูกต้องของสมบัติวัสดุ รวมถึงค่า สัมประสิทธ์ความเสียดทานของผิวสัมผัสระหว่างเครื่องมือตัด กับวัสดุชิ้นงาน ใช้กรรมวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการหาคำตอบ โดยใช้เทคนิก Least square method ช่วยในการหากำตอบ ข้อมูลได้จากการทดสอบแรงดึง แทนก่าลงในสมการ Least square ที่ 1 2 3 และ 4 ตามลำคับ

$$\begin{bmatrix} N & N\overline{\varepsilon} \\ N\overline{\varepsilon} & \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N\overline{\sigma} \\ \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i \sigma_i \end{bmatrix}$$
(1)

$$n = \frac{\left[\sum (\log \sigma) \times \sum (\log \varepsilon)^2\right] - \left[\sum (\log \varepsilon \log \sigma) \times \sum \log \varepsilon\right]}{N\left(\sum (\log \varepsilon)^2\right) - \left(\sum \log \varepsilon\right)^2}$$
(2)

$$b = \frac{N(\sum \log \varepsilon \log \sigma) - (\sum \log \varepsilon) \times (\sum \log \sigma)}{N(\sum (\log \varepsilon)^2) - (\sum \log \varepsilon)^2}$$
(3)

สมการ
$$y = ax + b$$
 (4)
โดยที่ $n = 0.381$

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 The Journal of Industrial Technology, Vol. 7, No. 2 July – December 2011

$$C = 10^{b} = 10^{2.64336} = 455$$
$$\sigma = 10^{b} x \mathcal{E}^{n}$$
$$= 455 x \mathcal{E}^{0.381}$$

หาก่าของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานก่ากวามเก้นเฉลี่ยได้ จากแรงกดขึ้นทดสอบหารด้วยพื้นที่เฉลี่ยบนผิวหน้าขึ้น ทดสอบรูปถังเบียร์และตัวแปรอื่นๆเช่นก่ากวามสูงถูกกดยุบ (h) รัศมีชิ้นทดสอบ (a) และรัศมีภายในชิ้นทดสอบ (r) ทำให้ก่า สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานได้แสดงดังรูปที่ 2 จากผลการ ทดสอบได้ก่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับ 0.12



รูปที่ 2 การทดสอบหาก่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

กรณีที่ต้องการคุณภาพชิ้นงานโดยเฉพาะลักษณะการ แตกหักของโลหะที่นำมาทำการขึ้นรูปและให้ง่ายต่อการ วิเคราะห์จำเป็นต้องกำหนดสมบัติวัสดุเกี่ยวกับค่าการแตกหัก วิกฤตให้กับโปรแกรมไฟในต์เอลิเมนต์ โดยใช้ค่าเกณฑ์การ แตกหักวิกฤตของ Normalized Cockcroft & Latham ได้ก่า เกณฑ์การแตกหัก *C=1.94*

$$C_{NormC\&L} = \int_{0}^{\varepsilon} \frac{\sigma_1}{\overline{\sigma}} d\overline{\varepsilon}$$
⁽⁵⁾

เมื่อ

 $\mathbf{\sigma}_{1} = \mathbf{n}$ วามเก้นหลัก $\overline{\mathbf{\sigma}} = \mathbf{n}$ วามเว้บประสิทธิผล

 ε = ความเครียดประสิทธิผล

3.2 วิธีการทดลอง

ในงานวิจัยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทดลองโดยการสุ่มตัวอย่างจาก ปัจจัยต่างๆของกรณีศึกษาเพื่อขจัดความผิดพลาดหรือความ ลำเอียงเนื่องจากบุคกล โดยการสุ่มสิ่งตัวอย่างมา 1 สิ่งตัวอย่าง เพื่อนำมาประกอบยืนยันผลการจำลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยการกดตัดทั้ง 3 ตำแหน่งกือที่ระยะกดลึก 30 60 และ 90 เปอร์เซ็นต์ของความหนาวัสดุ มาตัดแบ่งกรึ่งจากนั้นนำมาขัด กัดกรดและส่องด้วยกล้องไมโครสโกปสำหรับวัดขนาดรูปร่าง ชิ้นงานเปรียบเทียบกับผลลัพธ์การจำลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์



ร**ูปที่ 3** กล้องไมโครสโคปสำหรับวัคขนาครูปร่างชิ้นงาน

โดยการวัดขนาครูปร่างที่เป็นส่วนรอยเว้าและส่วนรอยนูน ดังนี้ คือ ขนาดกวามกว้างดายโรล กวามลึกดายโรลและกวาม ราบเรียบผิวรอยตัดเฉือนในช่วงก่อนที่เนื้อวัสดุจะเกิดการ แตกหักเพื่อขึ้นขันผลการจำลอง

4. ผลลัพธ์จากการจำลอง และการทดลอง

4.1 การเปรียบเทียบความเครียดของเนื้อวัสดุในระหว่าง ขั้นตอนการเซมิเพียชจากการจำลอง

จากรูปที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบความเครียดของเนื้อวัสดุที่ ดำแหน่งพันซ์สโตรกต่างๆจากการจำลอง ในรูปที่ 4(a) แสดง ความเครียดของเนื้อวัสดุในการเซมิเพียชด้วยขอบคมตัดพันซ์ รัศมี 0.0 mm. ในรูปที่ 4(b) 1.0 mm. และในรูปที่ 4(c) 2.0 mm. ตามลำดับ ผลลัพธ์การวิจัยทำให้ทราบว่าที่ระยะพันช์สโตรก ในช่วงเริ่มต้นการกระจายตัวของความเครียดในแนวแถบการ เฉือนไม่เท่ากันตลอดแนวแถบการตัดเฉือนโดยบริเวณมุมปาก

เมื่อเคลื่อนพันช์สโตรกมายังตำแหน่ง 4.0 mm. การกระจาย ตัวของกวามเกรียดยังกงเหมือนเดิม แต่ตรงบริเวณมุมปากดาย จะมีความเครียดสูงกว่าบริเวณอื่นในรูปที่ 4(b-2) พันช์สโตรก จนถึงต่ำแหน่งสุดท้ายการกระจายตัวของความเครียดกลับมี แนวโน้มลคลง แสดงว่าการยึดตัวในช่วงสดท้ายของ กระบวนการเซมิเพียชมีการยืดตัวน้อย ขอบคมตัดพันช์รัศมีเป็น 2.0 mm. ในรูปที่ 4(c-1)การกระจายตัวของความเครียดมี มากกว่าทุกกรณีที่ทำการศึกษาและการกระจายตัวของ ้ความเครียดเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ พันช์สโตรกมายังตำแหน่ง 4.0 mm. การกระจายตัวของความเครียดยิ่งมีมากเป็นบริเวณที่ กว้างมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของขอบคมตัดพันช์และคายใน รูปที่ 4(c-2) ระยะการเคลื่อนที่ 2.0 mm. การกระจายตัวของ ความเครียดในบริเวณแถบการเฉือนตัวยังคงมีบริเวณที่กว้าง ตามลำดับแต่ค่าของความเครียดมีค่าไม่มากเมื่อ เปรียบเทียบกับ กรณีอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 4(c-3)

4.2 การเปรียบเทียบการกระจายตัวของความเค้นของเนื้อวัสดุ ในระหว่างขั้นตอนการเซมิเพียช

จากรูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการกระจายตัวของความ เก้นภายในเนื้อวัสดุในระหว่างขั้นตอนการเซมิเพียช จากผลของ การกระจายตัวของความเครียดยังผลทำให้การกระจายตัวของ ความเก้นมีค่าเป็นบวกบางส่วนเท่านั้นกล่าวกือที่บริเวณขอบคม ตัดด้ำนข้างพั้นช์มีการกระจายตัวของความเก้นเป็นความเก้นดึง ดังแสดงในรูปที่ 5(a-1) พันช์สโตรกมายังตำแหน่งความลึก 4.0 mm. การกระจายตัวของความเค้นในแนวแถบการเฉือนจะก่อ เริ่มก่อตัวทำให้เป็นความเก้นดึงดังแสดงในรูปที่ 5(a-2) พันช์สโตรก 6.0 mm. การกระจายตัวของความเก้นในแนวแถบ การเฉือนจะมีก่าความเก้นดึงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผลของ ความเกรียดมากขึ้นดังแสดงในรูปที่ 5(c-3)

ขอบคมตัดพันช์รัสมี 1.0 mm. ดังแสดงในรูปที่ 5 (b-1) การ กระจายตัวของความเค้นภายในเนื้อวัสดุเป็นความเค้นอัดตลอด แนวของแถบการเฉือน ตำแหน่งพันช์สโตรก 4.0 mm. ค่าความ เก้นอัดเริ่มลดลงและการกระจายตัวของความเค้นดึงขยายตัว มากขึ้น ทำให้ความเครียดมาก ในรูปที่ 5(b-2) พันช์สโตรก

ดายจะมีการกระจายตัวเป็นแนวความกว้างมากกว่าบริเวณมุม ปลายพั้นช์ ดังแสดงในรูปที่ 4(a-1) พันช์สโตรกเพิ่มมากขึ้น ลักษณะการกระจายตัวของความเครียดยังมีแนวโน้มไม่ เปลี่ยนแปลงมาก แนวด้านข้างผิวสัมผัสของบริเวณปากดาย ความเครียดมีการกระจายตัวเป็นบริเวณที่กว้างมากขึ้น ในรูปที่ 4(a-2) พันช์สโตรก 6.0 mm. การกระจายตัวของความเครียดมี แนวโน้มลดลงแต่ที่ผิวสัมผัสด้านข้างของขอบคมตัดพันช์และ ดายมีก่ามากขึ้นขอบคมตัดพันช์รัศมี 1.0 mm.ในรูปที่ 4(b) ลักษณะการกระจายตัวของความเครียดในแนวแถบการเฉือนจะ มีการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มที่มีก่าน้อยแต่จะแผ่ขยาย ออกเป็นบริเวณที่กว้างตลอดแนวแถบการตัดเฉือนในรูปที่4(b-1)



ร**ูปที่ 4** การเปรียบเทียบการกระจายตัวของความเครียดภายใน เนื้อวัสดุที่ตำแหน่งพันช์สโตรกต่างๆ ในการเซมิเพียชด้วยขอบ คมตัดพันช์รัศมี

6.0 mm. ค่าความเค้นดึงในแนวแถบการเฉือนจะมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความเครียดมากจึงส่งผลทำให้เกิดความเก้น ดึงมากตามในรูปที่ 5 (b-3) ขอบคมดัดพันช์รัศมี 2.0 mm. ในรูป ที่ 5(c-1) การกระจายตัวของความเก้นอัดภายในเนื้อวัสดุจะมีค่า มากที่สุดของกรณีศึกษา ความเก้นอัดในแนวแถบการเฉือนมาก ขึ้นตาม พันช์สโตรก 4.0 mm. การกระจายตัวของความเก้นจะ แกบลงและค่าความเก้นอัดจะลดลงตามการเคลื่อนที่ของพันช์ สโตรก ในรูปที่ 5(c-2) ตำแหน่งสุดท้ายผลของความเครียดที่มี ค่ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลทำให้เกิดความเก้นดึงเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่องในรูปที่ 5(c-3)



ร**ูปที่ 5** การเปรียบเทียบการกระจายตัวของความเค้นภายในเนื้อ วัสดุที่ตำแหน่งพันช์สโตรกต่างๆ

4.3 เปรียบเทียบผิวงานตัดที่ได้จากขั้นตอนการเซมิเพียช

จากรูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผิวงานตัดที่ได้จาก กระบวน การเซมิเพียชด้วยขอบคมตัดพันช์รัสมี ในรูปที่ 6(a) เป็นกรณีการเซมิเพียชด้วยขอบคมตัดพันช์รัสมี 0.0 mm. ในรูป ที่ 6(b) 1.0 mm. และในรูปที่6(c) 2.0 mm. ตามลำดับ ผลของ สามกรณีมีความแตกต่างกันดังนี้ การเซมิเพียชด้วยขอบคมตัด พันช์รัสมี 0.0 mm. พิจารณาด้านรอยเว้าของชิ้นงาน ความกว้าง ส่วนโค้งมน 1.229 mm. ความลึกส่วนโค้งมน 0.376 mm. ส่วน เรียบตรง 6.00 mm. พิจารณาด้านรอยนูนของชิ้นงาน ความกว้าง ส่วนโค้ง2.455 mm. ความลึกส่วนโค้งมน 0.713 mm. ส่วนเรียบ ตรง 6.00 mm. ในรูปที่ 6(a)

ขอบคมตัดพันช์รัศมี 1.0 mm. จากผลการจำลองในรูปที่6 (b) พิจารณาด้านรอยเว้าของชิ้นงาน ความกว้างส่วนโค้งมน 1.193 mm. ความลึกส่วนโค้งมน 0.352 mm. ส่วนเรียบตรง 6.00 mm. พิจารณาด้านรอยนูนของชิ้นงาน ความกว้างส่วนโค้งมน 2.546 mm. ความลึกส่วนโค้งมน 0.811 mm. ส่วนเรียบตรง 6.00 mm. ขอบคมตัดพันช์รัศมี 2.0 mm. จากผลการจำลองในรูปที่ 6 (c) พิจารณาด้านรอยเว้าของชิ้นงาน ความกว้างส่วนโค้งมน 1.196 mm. ความลึกส่วนโค้งมน 0.437 mm. ส่วนเรียบตรง 6.00 mm. พิจารณาด้านรอยนูนของชิ้นงาน ความกว้างส่วนโค้งมน 2.855 mm. ความลึกส่วนโค้งมน 0.812 mm. ส่วนเรียบตรง 6.00 mm. ในรูปที่ 6(a)



รูปที่ 6 การเปรียบเทียบผิวงานตัดที่ได้จากการเซมิเพียช

4.4 เปรียบเทียบผลการจำลองไฟในต์เอลิเมนต์และผลการทดลอง

หลักการพื้นฐานลักษณะทางกายภาพที่สามารถนำมา เปรียบเทียบระหว่างผลการจำลองไฟในต์เอลิเมนต์และผลการ ทดลองได้เป็นอย่างดีกือการเปรียบเทียบโครงสร้างทางกายภาพ ภายในเนื้อวัสดุภายหลังการเปลี่ยนรูปถาวรในกระบวนการ เซมิเพียช สรุปได้ดังนี้คือ

ที่พันช์สโตรก 2.0 mm. ตำแหน่งระยะกดลึก
 เปอร์เซ็นต์ของความหนาวัสดุพิจารฉาความเครียดในแนว
 แถบการเฉือนระหว่างการจำลองเปรียบเทียบกับการทดลองจะ
 เห็นว่าลักษณะพฤติกรรมการกระจายตัวของความเครียดของทั้ง
 สองมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. ที่พันช์สโตรก 4.0 mm. ตำแหน่งระยะกดลึก
 60 เปอร์เซ็นต์ของความหนาวัสดุการกระจายตัวของ
 ความเครียดในแนวแถบการเฉือนยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้น

ที่พันช์สโตรก 6.0 mm. ตำแหน่งระยะกดลึก
 เปอร์เซ็นต์ของความหนาวัสดุ การกระจายตัวของ
 ความเครียดในแนวแถบการเฉือนมีแนวโน้มและทิศทางของ
 ความเครียดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 7



ฐปที่ 7 เปรียบเทียบผลการจำลองไฟในต์เอลิเมนต์และผลการทคลอง

ผลการจำลองเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทคลองมีพฤติกรรม การเปลี่ยนรูปถาวรที่ตรงกันและสอคคล้องกับผลการวิจัยอื่นๆ ในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ

5. บทสรุป

รัสมีขอบคมตัดพันช์ และรัสมีขอบคมตัดดายมีอิทธิพลต่อ คุณภาพผิว และคุณภาพรูปทรงเป็นอย่างมากบริเวณที่เป็นรอย เว้าและรอยนูน มีแนวโน้มไปในทิสทางเดียวกันสรุปได้ดังนี้กือ ความสัมพันธ์ระหว่างรัสมีขอบคมตัดพันช์และดายกับความ กว้างดายโรล ความลึกดายโรล ความราบเรียบผิวรอยตัด รัสมี ขอบคมตัดพันช์และดายที่มีขนาดเล็กทำให้ขนาดเปอร์เซ็นต์ ความกว้างดายโรล ความลึกดายโรล มีแนวโน้มลดลง และ ความราบเรียบผิวรอยตัดต่ำ ในทางตรงข้ามหากรัสมีขอบคม ตัดพันช์และดายมีขนาดโตขึ้นมีผลทำให้ขนาดเปอร์เซ็นต์กวาม กว้างดายโรลกวามลึกดายโรลมีก่ามากขึ้น และ ความราบเรียบ ผิวรอยตัดมีก่า ผลจากกรรมวิธีทางไฟในต์เอลิเมนต์สอดกล้อง กับผลการทดลอง สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำนาย คุณภาพผิวชิ้นงานในกระบวนการเซมิเพียชได้เป็นอย่างดี

6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทศรีเจริญชัย เมทัล โปรดักส์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ค่าใช้จ่ายใช้ทำการทดลอง และ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7. เอกสารอ้างอิง

- S. Thipprakmas M. Jin and M. Murakawa, "Finite element simulation of Blanked Surface Features in Fine Blanking Process", Proceedings of the 8th (ICTP) Advanced Technology of Plasticity, pp. 85-86.
- [2] Z.H. Chen C.Y. Tang and T.C. Lee, "An investigation of tearing failure in fine-blank process using coupled thermo-mechanical method", International Journal of Machine Tools & Manufacture 44, pp. 155-165.

- [3] K. Lange, "Handbook of Metal Forming", McGraw Hill Companies Inc, New York. 1985.
- [4] Schuler GmbH, "Metal forming handbook", Heidelberg, Springer, 1998.
- [5] K. Ono, "Metallurgical and Materials Transactions B", Chemistry and Materials Science, Volume 1-42, 1970-2011.
- [6] S. Yiemchaiyaphum, "A study of fine blanking without V-ring", Master of Engineering, Division of Production Engineering, Department of Production Engineering, Graduate School, King Mongkut's Institute of Technology North Bankok, Thailand. 2005.